

# 『断面解析試料の作製技術』セミナー

日ごろより、当センターの断面解析・断面観察等をご利用頂いておりますが、このたび、この断面解析に必要となる「試料作製技術」について、試料の切断から埋込、研磨に至る基本的な技術や薄膜断面の作製手法、それらの最新動向まで、幅広くご理解いただけるセミナーを開催することとなりました。

つきましては、『研磨装置』の実機紹介もありますので、この機会に、是非、ご参加ください。



日時 平成28年10月20日(木)  
14:00～16:00  
場所 横浜市工業技術支援センター  
(横浜市金沢区福浦1-1-1)  
定員 20名(先着順)

プログラムは、裏面をご覧ください。

**参加費 無料**

お申込み 別紙(裏面)の申込書に必要事項をご記入の上、  
10月18日(火)までに、Eメール 又は FAXでお申込みください。

お問い合わせ先 横浜市工業技術支援センター 担当 井出、羽野、小野  
TEL:045-788-9002 FAX:045-788-9555  
Eメール: ke-kogyogijutsu@city.yokohama.jp

(公財)JKAの平成28年度自転車等機械工業振興補助事業(RING! RING! プロジェクト)の補助により、『自動研磨装置エコメット250(ビューラー社製)』及び、『イオンミリング装置(日本電子(株)製)IB-19510CP』を導入しました。



ご利用について、詳しくはお問い合わせください。

**横浜市工業技術支援センター**

YOKOHAMA CITY INDUSTRIAL TECHNICAL SUPPORT CENTER

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 1-1-1

TEL:045-788-9002 FAX: 045-788-9555

E-mail: ke-kogyogijutsu@city.yokohama.jp

## プログラム

14:00-14:10 開会挨拶 横浜市工業技術支援センター長 岡部 伸雄

14:10-14:50 「断面観察のための機械的な試料作製技術(切断、埋込、研磨)」  
試料作製を行うための基本的な考え方や作業方法を理解しやすく整理するとともに、それらの最新動向などについて紹介します。  
ビューラーITWジャパン 株式会社 川本 洋 氏

14:50-15:30 「アルゴンイオンビームを用いたSEM用断面試料作製技術」  
操作が容易でダメージレスなSEM用断面を作製できる装置・クロスセクションポリッシャとその応用例などについて紹介します。  
日本電子株式会社 中島 雄平 氏

15:30-16:00 実機紹介  
ビューラー社製 エコメット250/オートメット250  
日本電子社製 クロスセクションポリッシャーIB-19510CP

## 申込書

横浜市工業技術支援センター 10/20 断面解析試料の作製技術セミナー 行

<b>お申込み</b> Eメール: ke-kogyogijutsu@city.yokohama.jp FAX番号: 045-788-9555		
御社名		
ご住所	〒	
ご連絡先	TEL	FAX
参加者氏名		
Email	@	@
参加者氏名		
Email	@	@